(f) Int. Cl.<sup>6</sup>: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495

H 01 L 21/60

**DEUTSCHES PATENTAMT** 

Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0

(i) Offenlegungstag:

11. 8.97 16. 7.98

② Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

Anmelder:

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(ii) Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

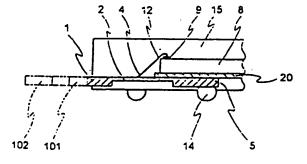
® Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildaten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgoführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Die Erundung beiniss ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervormehtung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Habbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Operflächen von eine Halbleitervornehlung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden. die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halblei- 15 tervornehlung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektreden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungswil erforderlich.

druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenciehroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahlungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Orienlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herköminliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 schenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbletterelements 8 angeordnei ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwarmgen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgehildeten et Außenanschluß 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Sennittanstent einer Halbleiten emtentung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssennft

258 048/1988 offenbane antient herkonstillene Letterplatte angewender ist. Bei der Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen. 9 eine an der Oberflache den Halhleiterelements ausgehildere Halhleiterelementelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte der, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszahl 11 hezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ienende Verdrahtung. 17 eine in den inneren Schichten der gedruck-10 ten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eickinschen Verbindung aller Schiehien der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der rückwanigen Oberfläche der gegruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer, Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten ieitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrooe 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung II innernander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschnft 258 048/1988 offenbanen Halbleitervornehtung kann ein Halbleiterelement mit mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsselinst 79 652/1982 ofsenbarte Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und deni Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewands wird.

Wenn als Verdrahlungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Oberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelekwoden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer Dieke von 25 jun bis 75 jun bei den Verdrahlungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungstinterteilungsbreite von 50 pm bis 150 pm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelekwoden einer Halbleitervorrichtung niit einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Lounschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberfläche ausgebilder, die der Oberfläche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleitereleniente angebracht sind, damit die Große Halbleitervormehtung verringert werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezügszahl 8 ein Halbietterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbleitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 kiebt. 4 einen ersten Elekwodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiternahmens, 12 einen dunnen Metalldrahl zur eiektischen Verbindung der Halbleitereleinenteiekunge 9 mit dem ersten Elekungenabschnitt 4, 15 ein die Halbienerelemente abdiehlendes Vergußharz. 22 cine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildere Eickwood, die an den zweiten Eickucoenabschnitt 5 auren Louinn 25 oder derpleichen gesoiet

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Hersiellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkömmlichen Ausvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichnei die Bezugszah! I eine leifende Metallplane tein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 von beiden Oherflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte I mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muß der Ahstand zwi- 15 hen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst. schen benachbarien Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unteneilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppeli so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömmlichen Leiterrahntens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelemenielekwode durch Drahibonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein ersier Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verningerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Atzen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 oftenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 delt. 32 und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte I aus- 40 gebildere Ätzmaske 3b eine Öffnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherslächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebiidet (Fig. 261a)), wobei der Alzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgeseiz wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitunden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 fongesetzt. bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt und Schmittansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1/150 unt beträgt, wird die Dicke 72 des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 5(1 juin, was eine Verkleinerung der Leiterenter- 65 teilungsbreite emtoglicht. Die Bezugsahl siellt einen zweiten Elektrodenabschmitt dar, bei dem es sich um die Außenelektrode der Haibieiten ornehiung handelt, und 20 ein Befestigungsplatichen, an das ein Halblettereteinent ungebrach: ist.

In den japanischen Offenlegungsschmiten 216 524/1987 und 232305/1994 sind Verfahren zur Vermngerung ner Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 enwechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handen und zur Verkleinerung der Leiterunterleilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beinen Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dunner ausgeführter Leiter den Nachieil auf, daß, da geätzte Oberflächen abwechselne freiliegen, falls diese als Elektrone zur Vermindung mittels Drahibonden mit dem Halblenereienient verwender wird. sich das nahrformige Bondeminel zwischen der geätzten re-

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine großere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieiterelements (Halbleiterelementelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinaloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich will das Problem auf, daß die Kosien der Halbieitervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Operflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Schneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrantungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Lesserunieneilungsbreite verkleinen, sedoen is: für die Außenelektroden der Halbleitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselhe oder größer wie der herköminliche ist, zwischen den ersien Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenahschnitten (Außenelektrogen) mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich witt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loianschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbieitervomchiung zu emalien.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsseil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterneilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halhleiterelements erreichen sowie die Verkieinerung und Kosienvernngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen nut einem derartigen Verdrahtungsteil geschaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigelügten Pateniansprüchen damelegien Maßnahinen gelosi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahlungsteil geschaften. das durch einer ersien Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halblesterelements ausgehildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer exiemer. Schaltung ausgebildeten Eickwode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabsonnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabsenniti mit dem zweiten Elektrodenabsehniti verbindet, wober der erste Elektrodenabschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahfungsanschnitt aus ein nem platienformigen teitenden Komer ausgebildet sind und die Dicke des Verarahiungsabsennitu nient dicker als nele

so dick wie der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdraniungsabschnitt kann an einer Oherfläche des planenförmigen leinenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut. 5 an beiden Oberflächen des plattenfornifgen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halfie ner des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des planenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschassen, das durch einen ersien Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der nitt einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdrahlungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrogenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenabschnitis, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahiungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt. schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenoc Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- 60 sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schmittansicht des Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmittansicht des Leiterrahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittanstent eines Leiters des Leiterrahmtens gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Letters eines Letterralimens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranniens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Letters des Letterranniens gemäß deni fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommilieher Leiterrahmen angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Lenerrahmens darsiellu

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahniens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-

#### Ersies Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfüh- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschneben

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darsiellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahlungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenahschnitt 4, der elektrisen über einen dünnen Metalldruht oder dergleichen init einer an der Oberfläche des Halblettereientents & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist 5 einen zweiten Eickwodenabsennitt 5, bei dem es sich un, eine ihit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelekunde der Halblestervormehtung han

delt, die aus einem Löranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplättehen, an das das Halhierterelement 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Aizmasken, 7 die Dicke der leitenden Meiallplatte 1, T! die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte I geätzte Dieke, an der die Verdran- ie ungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind. To die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden, M1 ein Maskierungsmusier der Atzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine ()!!nung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsinusier M1 ausgebildeten inituleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gezizien Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten großer als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ätzgrenzstächen, die die 25 Mustergrenzflächen an den durch Ätzen von der unteren Oberfläche des Verdrahungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwänigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Atzenden A und b erhalten werden, und schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden Metallplatte 1. M3 eine Öffnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel Dabeide Oberflächen des ersten Elekurodenabschnitts 4 und des zweiten Elekurodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 60 Elekurodenabschnitt 4 als auch der zweite Elekurodenapschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte I auf Obwohl eine Seite des den ersten Elekurodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvorfestangs bedeckt ist, wird ess Atzen von der anderen beite durchgefuhn. Desnalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflächen (Anschlußoberflächen) 4a und 5a des ersten Eicktroberhanschnitts 4 und des zweiten Elektrobenhahschnitts 5 an densels ben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgebildet sind, wechtingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4a an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da beide Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Probiem beim Bonden verursacht. Deshalb können die Vernindungsoberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewentt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Ätzen von beider. Seiten der leitenden Meialiplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Meialiplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiteruntenenlungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 normelerweise ist, diese kleiner als die Diekte T oer ieitenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleiterelentents 8 angeordnet werden. Folglich hann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerden, kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, dass der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dieke T2 der Verdrehtungsabschnine 2, indem die Dieke 72 der Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdightungsabschnitte 22 der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absignd W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeien Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunterteilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerden: können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 derart wie gewunscht bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleitereiementelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichtung erhoht wird.

# Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 die selbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten. Elektrodenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 intitels Ausen von einer Seite bei dem Ausorgang verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerflache 5a des zweiten. Eickwodenabsennits 5 er. der Seite vorgeschen, die nicht gedizt wird Jedoch kunn wie in Fig. 8 gezeigt, wenr es

erforderlich ist, die Verhindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gesizien Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 eben ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende ehen auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke T1, eine Leiterbreite W! und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich c 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤ2/Τ2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszusühren, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberfläche eben auszuführen.

Geniäß dieseni Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

### Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Ausführungsbeispiel sind die zwei- 25 ten Elektrodenabschnitte 5 dunner ausgeführt. Jedoch kunn der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt wer- 30

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsohersläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verumacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenahschnitte 4 dunner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Sufien (Anschlus- 45 sen. Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

## Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemaß dent vierten Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahlungsabschnille. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte I ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhn sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungszoschnitt zwischer, dem Verdrahtungsubschnitt 24 an der er-Seite, der bei Aushildung des Leuemahmens nicht gewitt wird, da beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Auen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung ermöglicht, Wie in Fig. 12 gezeigt ermöglicht die Verwendung des Verhindungsahschnitts fi ein Anordnen des ersien Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrafttungsabschnitts 2s an der ersten Seite der leitenden Metallplatte I sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verieilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung inn einer höheren Dichie verwirklicht und eine verkleinene Hableitervorrichtung erreicht werden.

### Fünlics Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersien Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschniu 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahungsabschnitte 2a und 26 derark daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschmitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelemeniclektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervornehtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschniue 2a und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters. der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilitat der Anardnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbieitervornehtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinening der Halbleitervorrichtung emnoglien.

## Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemill dem sechsien Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelernente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfällt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschniii 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervornehtung erhalten wird.

### Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siebien Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine enisten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten es lang der Linie C-C genommene Schnittensicht und Fig. 20 eine perspekunische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Vordrahlungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten

Elektrodenabschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenabschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Alzen ein Kreis gemistert, der die Bonn des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohlingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Alzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitte 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

### Achies Aussuhrungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Vererahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiter elementelektroden mit den Außenelektroden der Halbleiter orrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahnenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahntens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrabtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwärtigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entschmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55. 4. der mit einer an einer Oberflache eines Hahleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5. der imt einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschäffen, der 66 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfornitigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 63 als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefund ist. Eine Feinverdrahtung kann daduren erreicht werden, indem der

. . . .

Leiter als Verdrahungsteil zur elektrischen Verhindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 mit den Außeneiektrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der ertorderlichen Dieke des Leiterrahmenmatenals ausgeführt, wird.

#### Patentanspruche

1. Verdrahungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenahsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der

den ersien Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten

Elektrodenabschnift (5) verbindeL

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dieker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

 Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenförmigen leitenden Korpers (1)

vorgeschen ist.

3. Verdrahtungsieil nach Anspruch 1, dadurch gekonszeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1, dzdurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahlungsieil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dieke des anderen nicht nicht als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dieke nicht nicht als die Hälfie des plattenformigen leitenden Korpers (1) beuägt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der och ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem platientermigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und terweits die Dieke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht großer als die Hulfte der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist.

8. Verdrahtungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsahschnitt (6) ein Ahschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen.

9. Verdrahtungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsabschnitt (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zweiten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, deran angeordnet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15

Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1: bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Ätzen ausgebilder ist.

11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsieil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschniu (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterrahmen, gekennzeichner durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsieil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleitereleinents (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweilen Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

FIG. 1

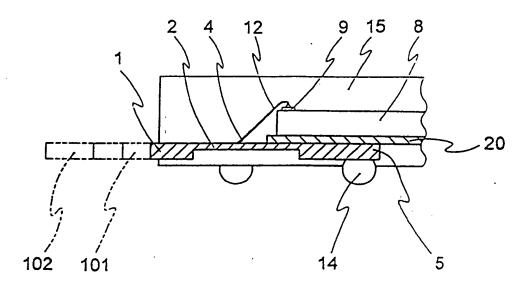
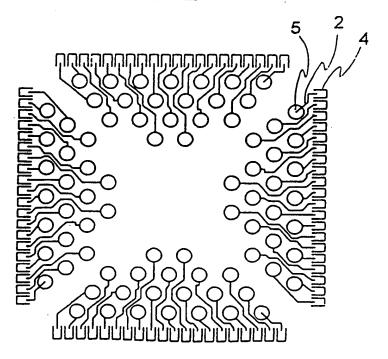
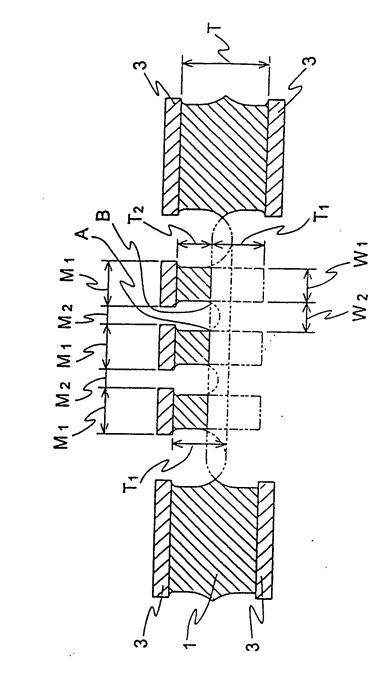


FIG. 2



DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli: 1998

Nummer: Int. CI.<sup>6</sup>, Offenlegungstag:



802 029/419

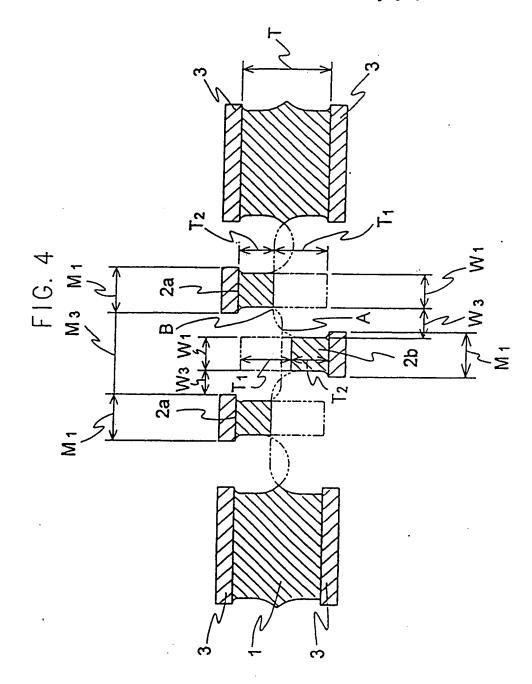


FIG. 5

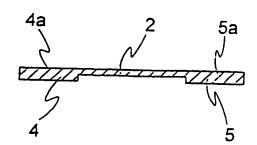


FIG. 6

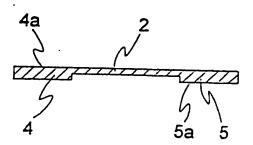


FIG. 7

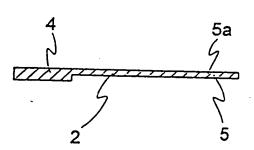


FIG. 8

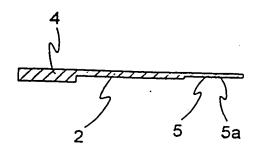


FIG. 9

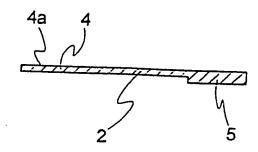


FIG. 10

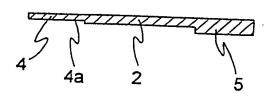


FIG. 11

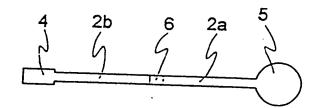
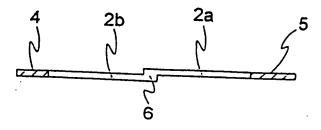


FIG. 12





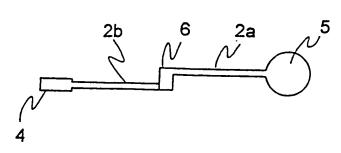


FIG. 14

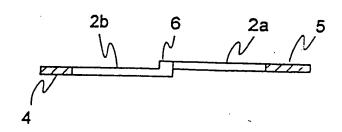


FIG. 15

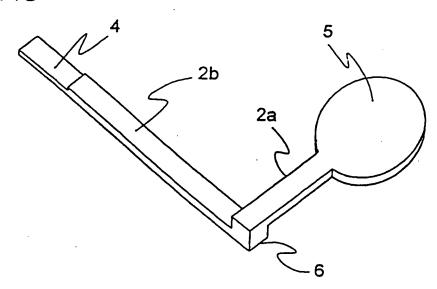


FIG. 16

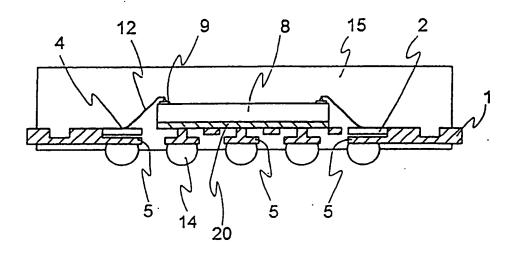
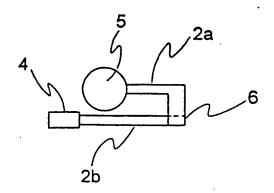


FIG.17



DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 18

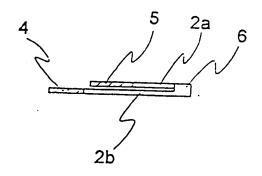
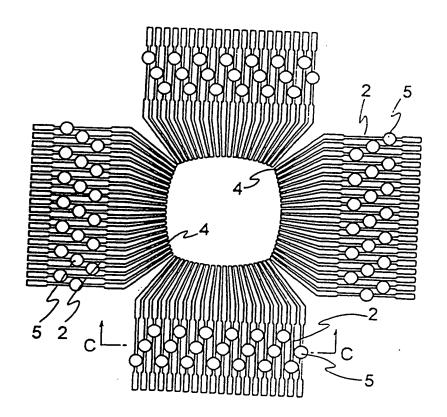


FIG. 19



DE 197 34 784 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

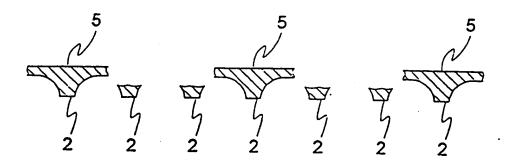


FIG. 21

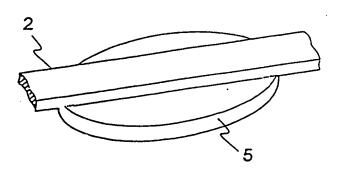
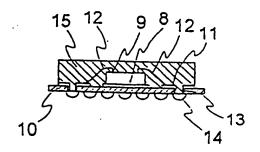


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



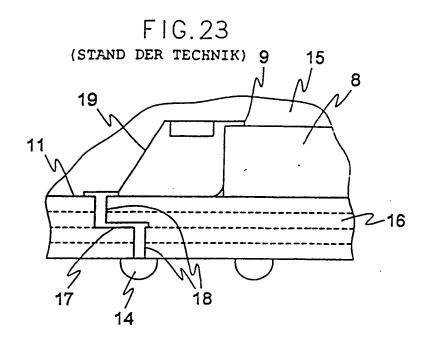


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

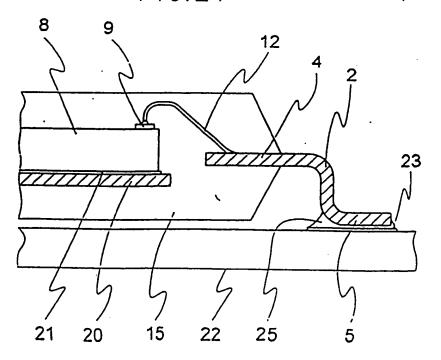


FIG.25 (STAND DER TECHNIK)

